

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

© Е.Р.Лихачев, С.И.Курганский, О.И.Дубровский

Воронежский государственный университет,

394693 Воронеж, Россия

(Поступила в Редакцию 6 февраля 1996 г.)

Теоретические фотоэлектронные спектры валентной зоны $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ и $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$, усредненные по углам вылета фотоэлектронов, получены на основе результатов расчета энергетической зонной структуры тонких пленок. Интерпретированы основные структурные особенности экспериментальных спектров при различных энергиях возбуждающих фотонов. Учет наличия поверхности привел к качественному совпадению теоретических спектров с экспериментальными.

Высокотемпературные сверхпроводники на основе висмута-стронция, имеющие достаточно высокие температуры перехода в сверхпроводящее состояние, пока остаются малоизученными как теоретическими, так и экспериментальными методами. Фотоэлектронная спектроскопия является одним из наиболее эффективных методов исследования электронной структуры твердых тел. Сравнение теоретически рассчитанных спектров с экспериментальными, с одной стороны, является хорошей проверкой для сделанных в ходе расчета предположений, а с другой — служит основой для надежной интерпретации экспериментальных результатов. Экспериментальные фотоэлектронные спектры $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ были получены в [1–4]. К сожалению, для $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ в литературе имеется единственный экспериментальный спектр [2] только для одного значения энергии фотонов, что не позволяет в полной мере сопоставить эксперимент с проведенными нами расчетами. Теоретические спектры $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$, ранее не вычислялись, а расчет спектров $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ был проведен в [5], причем расхождение с экспериментом, как отмечалось в [1], значительно: вычисленные спектры смешены относительно экспериментальных более чем на 2 eV, имеются существенные расхождения и в структуре спектров. В [5] были использованы результаты зонного расчета для объемного кристалла, проведенного в [6] методом линеаризованных присоединенных плоских волн (ЛППВ) с полным потенциалом. Существенное расхождение рассчитанных спектров с экспериментальными в [5] объяснялось пренебрежением многоэлектронными эффектами. В работе

[¹] авторы предполагают, что одноэлектронная теория вообще неприменима к рассматриваемому классу материалов. Возможно, однако, что истинная причина отмеченных расхождений заключается главным образом в том, что экспериментальные фотоэлектронные спектры сопоставляются с теоретическими данными, полученными на основе зонного расчета объемного кристалла. Хорошо известно, что фотоэлектронная спектроскопия является поверхностно-чувствительным методом: при рассматриваемых фотонных энергиях регистрируются фотоэлектроны, испущенные тонкими приповерхностными слоями. С этой точки зрения нам представляется более корректным в вычислениях фотоэлектронных спектров исходить из плотностей состояний, полученных в результате расчетов электронного строения тонких пленок. Поэтому в данной работе мы использовали плотности состояний в тонких пленках, полученные нами ранее [⁷] пленочным методом ЛППВ в приближении функционала локальной плотности.

При расчете спектров мы использовали метод, основанный на учете только однократного рассеяния в конечном состоянии [^{8,9}]. При этом интенсивность потока фотоэлектронов дается формулой

$$I(E, h\nu) \sim \sum_{s, l} \sigma_l^s(E, h\nu) n_{sl}(E), \quad (1)$$

где σ_l^s — сечения фотоионизации, n_{sl} — локальные парциальные плотности состояний, s — индекс, обозначающий сорт атома. Сечения фотоионизации в используемом нами методе определяются выражением

$$\sigma_l^s = \sum_{l'} (2l' + 1) \begin{bmatrix} l' & 1 & l \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 \left| \int_0^{r_s} R_{l'}^s(\tau, E + h\nu) \frac{dV^3(\tau)}{dr} Z_l^s(\tau, E) r^2 d\tau \right|^2$$

$$l' = l \pm 1, \quad (2)$$

где r_s — радиус muffin-tin-сферы, R_l^s и Z_l^s — регулярные нормированные решения радиального уравнения Шредингера для конечного и начального состояний, $V^s(r)$ — одноэлектронный пленочный потенциал, $\begin{bmatrix} l' & 1 & l \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — $3j$ -символы Вигнера. Из формулы (1) видно, что фотоэлектронные спектры будут отображать начальную плотность состояний.

Энергию фотонов мы выбрали в соответствии с типичными экспериментальными значениями: 21.2 eV (HeI), 40.8 eV (HeII), 80 и 120 eV (мягкое рентгеновское излучение), 1253.6 eV (Mg- K_α). Для учета того, что фотодырки имеют конечное время жизни и, следовательно, неопределенность в энергии, вычисленные спектры были подвергнуты свертке с функцией Лоренца с зависящей от энергии полушириной. Полуширина этого лоренциана равна нулю при энергии Ферми и возрастает с ростом энергии связи линейно, как $0.2(E_f - E)$ [⁵]. Помимо уширения, обусловленного конечным временем жизни фотодырок, вычисленные спектры были также размыты дисперсионной кривой для учета энергетического разрешения спектрометра. Полуширина этого

гауссиана была выбрана в соответствии с типичными экспериментальными данными равной 0.9 eV для энергии фотонов 1253.6 eV и 0.5 eV для остальных энергий.

Полученные спектры для пленки $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ представлены на рис. 1, а для пленки $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ — на рис. 2. Основной вклад в интенсивность вносят O p - и Cu d -состояния. Для фотонов высокой энергии Cu d -сечение фотоионизации много больше, чем O p -сечения, поэтому спектры отражают почти исключительно Cu d -состояния. С уменьшением энергии фотонов отношение O p -сечений фотоионизации к Cu d -сечению растет, следовательно, в особенностях спектра все более существенным становится вклад O p -составляющей. В рассматриваемых нами соединениях имеются три кристаллографические неэквивалентные кислородные положения: одно — в CuO_2 -плоскостях (обозначается $\text{O}^{(1)}$), другое — в BiO -плоскостях ($\text{O}^{(2)}$) и третье — в SrO -плоскостях ($\text{O}^{(3)}$). Отметим, что в результате сильного взаимодействия между Cu d - и $\text{O}^{(1)}$ p — электронами плотность состояний атомов $\text{O}^{(1)}$ расщеплена на две компоненты [5,7].

Для пленки $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ при энергии квантов 21.2 eV главный максимум определяется вкладами всех O p -составляющих, а при энергии 40.8 eV — вкладами Cu d -составляющей и всех O p -составляющих. При этих энергиях квантов в побочном максимуме существенный вклад вносят $\text{O}^{(1)}$ p -составляющие. Одного взаимодействия между d -электронами меди и p -электронами атомов $\text{O}^{(3)}$ соседнего слоя SrO приводит к некоторому расщеплению плотности p -составляющей атомов $\text{O}^{(3)}$, поэтому они также вносят вклад в побочный максимум этих спектров. Наплыв в правой части спектров при низких энергиях фотонов определяется $\text{O}^{(2)}$ p -составляющими. При более высоких энергиях квантов роль p -составляющей кислорода уменьшается, поэтому этот наплыв исчезает. Для энергии квантов 80 eV основной вклад в главный максимум вносят Cu d -составляющие, а побочный максимум определяется Cu d -, $\text{O}^{(1)}$ p - и $\text{O}^{(3)}$ -составляющими. При энергии квантов 120 eV (а тем более 1253.6 eV) спектр уже почти полностью определяется Cu d -расстояниями.

Для пленки $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ структура спектров остается примерно такой же, как и для $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$, но имеются и некоторые отличия. Поскольку в элементарной ячейке $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ две CuO_2 -плоскости, а в ячейке $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ — лишь одна, то относительный вес $\text{O}^{(1)}$ p - и Cu d -составляющей по сравнению с состояниями атомов $\text{O}^{(2)}$ и $\text{O}^{(3)}$ в пленке $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ возрастает. При низких энергиях квантов в главный максимум вносят вклады все O p - и Cu d -составляющие, но при энергии квантов 21.2 eV самым значительным является вклад $\text{O}^{(1)}$ p -составляющей, а при энергии 40.8 eV — Cu d -составляющей. Побочный максимум и особенность в правой части спектра как при энергии квантов 21.2 eV, так и при энергии 40.8 eV определяются $\text{O}^{(1)}$ p -составляющими. При энергии 80 eV основной вклад в главный максимум вносят Cu d -составляющие, а в побочный — Cu d - и $\text{O}^{(1)}$ p -составляющие. И так же как для $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$, спектр при энергиях квантов 120 и 1253 eV отражает в основном Cu d -составляющие.

Как видно из рис. 1 и 2, вычисленные нами спектры показывают достаточно хорошее согласие с экспериментом как по общей структуре

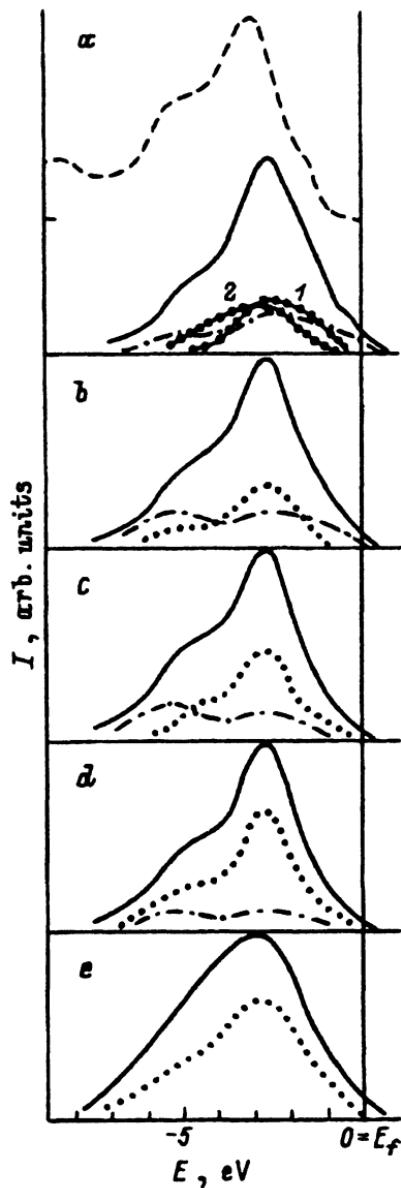


Рис. 1. Фотоэлектронные спектры пленки $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$ для различных энергий возбуждающих фотонов.

$h\nu$ (eV): *a* — 21.2, *b* — 40.8, *c* — 80, *d* — 120, *e* — 1253.6. Сплошные линии — теоретические спектры, точки — парциальные вклады Cu d -состояний, штрих-пунктирные линии — вклады $\text{O}^{(1)}$ p -состояний, штриховая линия — экспериментальный спектр [2], сплошные линии с точками — вклад $\text{O}^{(2)}$ p -состояний (*1*) и $\text{O}^{(3)}$ p -состояний (*2*).

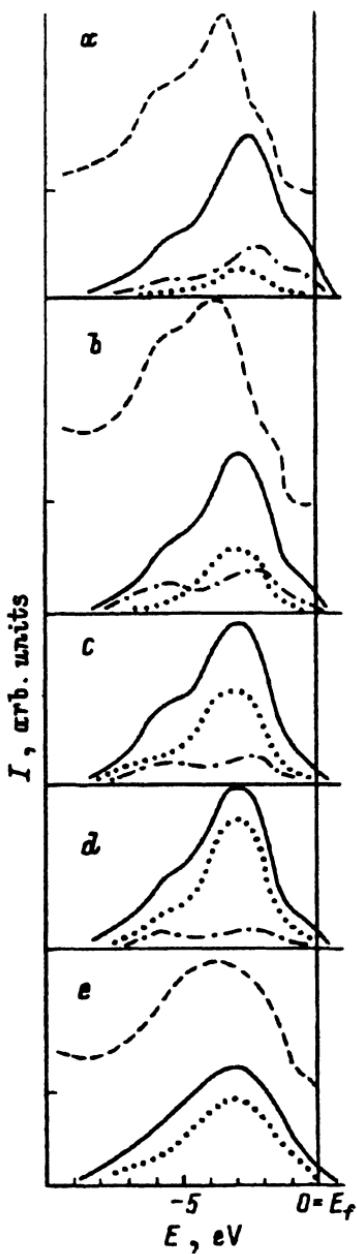


Рис. 2. Фотоэлектронные спектры пленки $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ для различных энергий возбуждающих фотонов.

$h\nu$ (eV): *a* — 21.2, *b* — 40.8, *c* — 80, *d* — 120, *e* — 1253.6. Сплошные линии — теоретические спектры, точки — парциальные вклады Cu d -состояний, штрих-пунктирные линии — вклады $\text{O}^{(1)}$ p -состояний, штриховые линии — экспериментальные спектры [1].

ре спектров, так и по положению их особенностей. Это доказывает, что учет наличия поверхности значительно улучшает совпадение теории с экспериментом. Таким образом, можно утверждать, что для рассматриваемого класса материалов можно применять одноэлектронную теорию. Влияние многоэлектронных эффектов здесь учитывается через уширение спектров в результате конечности времени жизни фотодырок. Такой учет многоэлектронных эффектов является, конечно, достаточно грубым приближением, и для дальнейшего улучшения совпадения с экспериментом требуется их учет в самой теории.

Список литературы

- [1] Fujimori A., Takekawa S., Takayama-Muromachi E., Uchida Y., Ono A., Takahashi T., Okabe Y., Katayama-Yoshida H. Phys. Rev. **B39**, 4, 2255 (1989).
- [2] Fujimori A., Tokura Y., Eisaki H., Takagi H., Uchida S., Sato M. Phys. Rev. **B40**, 10, 7303 (1989).
- [3] Shen Z.-X., Lindberg P.A.P., Spiser W.E., Eom C.B., Geballe T.H. Phys. Rev. **B38**, 10, 7152 (1988).
- [4] Shen Z.-X., Lindberg P.A.P., Wells B.O., Mitzi D.B., Lindau I., Spicer W.E., Kapitulnik A. Phys. Rev. **B38**, 16B, 11820 (1988).
- [5] Marksteiner P., Massidda S., Yu J., Freeman A.J., Redinger J. Phys. Rev. **B38**, 7, 5098 (1988).
- [6] Massidda S., Yu J., Freeman A.J. Physica **C152**, 3, 251 (1988).
- [7] Дубровский О.И., Курганский С.И., Максимова Е.И. СФХТ, принято в печать (1996).
- [8] Winter H., Durham P.J., Stocks G.M. J. Phys. **F14**, 1047 (1984).
- [9] Redinger J., Marksteiner P., Weinberger P. Z. Phys. **B63**, 3, 321 (1986).